

1. Record Nr.	UNICAMPANIAVAN00177806
Autore	Hwang, Nong Moon
Titolo	Non-Classical Crystallization of Thin Films and Nanostructures in CVD and PVD Processes / Nong Moon Hwang
Pubbl/distr/stampa	Dordrecht, : Springer, 2016
Titolo uniforme	Non-Classical Crystallization of Thin Films and Nanostructures in CVD and PVD Processes
Descrizione fisica	xii, 332 p. : ill. ; 24 cm
Soggetti	00A79 (77-XX) - Physics [MSC 2020] 74-XX - Mechanics of deformable solids [MSC 2020] 74K35 - Thin films [MSC 2020]
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia